



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 Of The Patents Rules) क्रमांक : 044117702 SL No :



पेटेंट सं. / Patent No. : 332623

आवेदन सं. / Application No. : 201741036233

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 12/10/2017

पेटेंटी / Patentee : INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT

Madras)

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित METHOD OF MAKING NANOMETER THIN SHEETS OF METALS IN AIR नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, १६७० के उपबंधों के अनुसार आज तारीख 12th day of October 2017 से बीस वर्ष की अविध के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled METHOD OF MAKING NANOMETER THIN SHEETS OF METALS IN AIR as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 12th day of October 2017 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.

## PROPERTY INDEA

अनुदान की तारीख: 21/02/2020 Date of Grant:

पेटेंट नियंत्रक Controller of Patent

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, 12th day of October 2019को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष्य मे उसी दिन देय होगी।

Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 12th day of October 2019 and on the same day in every year thereafter.